

**AVVISO DI ESCLUSIONE ARTT. 76, COMMA 5, LETTERA A) E 29, COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I.**

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del
C.N.R., Strada VIII n. 5 – 95121 Catania.
RUP: Rosario Corrado Spinella

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

Denominazione della gara: **GARA A PROCEDURA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA
ASP CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E RESA OPERATIVA DI UN "SISTEMA PER
LA CARATTERIZZAZIONE DI SUPERFICI TRAMITESPETTROSCOPIA DI FOTOELETTRONI (XPS) E SPETTROSCOPIA DI
ELETTRONI AUGER (AES)" DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI CATANIA DELL'ISTITUTO PER LA
MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DENOMINATO "BEYOND_NANO" - CUP
G66J17000350007 _ CUI F80054330586202200103
CIG 9470896E9C**

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

Importo a base d'asta: € 1.754.000,00 oltre IVA

Oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze: € 0,00

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

Offerte ricevute: n° 1

Operatore economico escluso: Assing spa , sede legale in Monterotondo (RM) Via Edoardo Amaldi n.
15, p.i. 01603091008

Valore finale dell'appalto: -----

Provvedimento di esclusione: Prot. n. 19484 del 25.01.2023

Subappalto: ---

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sicilia, Catania

Ufficio presso il quale sono disponibili gli atti: Segreteria dell'Istituto per la Microelettronica e
Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Tel. +39-0955968211 – gare@imm.cnr.it

**Il Direttore IMM-CNR
Dott. Vittorio Privitera**